

В отделе БЕН РАН в Институте проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук (ИПЛИТ РАН) с 10 октября по 9 ноября 2022 года проходит тематическая выставка «Лазерные аддитивные технологии».

На выставке представлены отечественные книги и журналы - 45 документов.

[На сайте БЕН РАН в разделе виртуальные выставки](#) дополнительно представлены 6 книг и 83 журнальные статьи.

Посетить выставку можно по адресу: ИПЛИТ РАН, г. Шатура, ул. Святоозерская, д.1.

Понедельник – пятница с 8:00 до 17:00.

Предварительная запись и подробная информация: Киреева Елена Васильевна lib_iplit@mail.ru, 8 (496-45) 222-00 (113).

